

象 陷 欠 現 子 面 格 界

編集

有山兼孝 三宅靜雄
茅誠司 武藤俊之助
小谷正雄 永宮健夫

物性物理学講座 10

53.81
2/12
=10

象 陷 欠 子 面 界 格

編 集

有 兼 孝 三宅 静 雄
茅 誠 司 武藤 俊之助
小 谷 正 雄 永宮 健夫

物性物理学講座 10



共立出版株式会社



物性物理学講座 10

◎

界面現象、格子欠陥

定価 600 円

昭和34年1月25日 初版1刷発行 著者 武藤俊之助
明和34年12月1日 初版3刷発行 代筆

発行者 南條初五郎
東京都千代田区神田駿河台3-9

印刷者 平尾秀吉
東京都新宿区市ヶ谷本村町27

印刷所 新日本印刷株式会社
東京都新宿区市ヶ谷本村町27

発行所 東京都千代田区
神田駿河台3-9 共立出版株式会社 電話東京29-2951・2952
2953・2954
受付 東京57035

NDC 420.

著者

Printed in Japan

序

本巻には界面現象（第 12 編）と格子欠陥（第 13 編）について解説されている。これまで発刊され本講座各巻の解説において、すでに多かれ少なかれ格子欠陥や界面現象に関連した内容が断片的に散見されることに気づかれるであろう。それにもかかわらず本巻において系統的解説がなされるのにはまたそれだけの理由がある。すなわちこの方面における基礎及び応用両面にわたる最近の研究の動きから、その重要性が認められるばかりでなく、これを独立した課題のもとに解説することが極めて適切であると考えられるほどその研究成果は近頃急速に集積しつつあるといってよいからである。といっても問題の性質上まだまだ未解決の問題は多くその実質的解明は将来の課題であろうと思われるが、兎も角も私たちは一昔前の時代に比べてかなり多くのことを明らかにし得たといってよいであろう。

実際結晶の表面というのは一般に複雑な構造をもっているものであって、例えば理想的結晶格子の周期性が理想的に断ち切られたような構造をもっているものは現実にはほとんど存在しないといってよい。しかもこうした複雑な構造に現象それ自身余り影響を受けない種類のものであれば、表面構造という面倒な問題にふれずにある程度現象の整理ができるわけであるが、第 12 編に解説されている諸現象はかかる表面構造に敏感に左右されることが多くの研究結果からわかっているので、どうしても正面からこの問題に立ち向わなければならぬことになる。否むしろ表面構造に敏感に影響されると考えられる諸現象の研究を通して実験及び理論両面から表面特性を追究しているのが研究の実相であるといってよい。そして実際にどのような現象を捕え、これをどのような方法で研究し、またどのような成果が得られてきたかについては、この方面的第一線研究者によって本巻に解説された具体的な内容を読まれれば明らかになるであろう。とも角も界面現象は結晶内部の特性を研究する分野に対立する独立した研究分野であり、その性質上応用面とも密接な関連をもつことを強調してお

きたい。

次に格子欠陥が独立した研究分野として発展しつつある事情については、ごく大まかに次の如く述べることができよう。すなわち私たちの具体的に取扱う結晶はどのように注意深く生成しても多かれ少なかれ不完全であるし、熱振動、光照射などによる電子励起などの過程において結晶内原子は完全格子上に規則正しく配列しているような理想的結晶ではない。しかも界面現象の場合におけると同様に、こうした結晶の不完全さが余り感覚に影響しない現象及び影響する現象とが一昔前の極めて大まかな経験的分類の段階から脱して最近におけるように原子的機構に基くかなり立ち入った諸研究により次第に明らかになってきた。概観していえば私たちの固体物性に関する研究は理想化された結晶模型の段階から現実の不完全結晶に向ってかなり前進してきたといってよいと思われる。実際最近の固体物性の研究は多かれ少なかれ格子欠陥にかんれんした考察を含まぬものはほとんどないといっててもよいほどである。しかしこのような研究分野の現状は極めて多彩であり、また多岐にわたっている。そこでその中特に目覚ましい発展を示しつつある課題を選んで解説したものが第 13 編の内容である。具体的に格子欠陥に関するどのような知識がどのような考察を経て得られてきたか、また将来に残された問題はどのようなものであるかといったことを、読者は本編の、第一線研究者によって述べられた解説を通して学ばれるであろう。

実際界面現象、格子欠陥とともに研究現状は活発に働いているものであり、したがって多岐にわたっているので、読者は第 12 編及び第 13 編の各序説に説かれた内容をまず読んでこの方面的概観を一応理解した後に、各論の解説に進まれることを特に勧めたいと思う。

昭和 33 年 12 月 29 日

武藤俊之助

「界面現象・格子欠陥」正誤表 物性物理学講座 10 (第10回配本)(1)

| 頁 | 行 | 誤 | 正 |
|-----|----------------|---|-----------------------------------|
| 1 | ↓ 6 | 対す表面 | 対する表面 |
| " | ↓ 10 | 団体の | 固体の |
| 4 | ↑ 9 | SiC: Se | SiC や Se |
| 7 | ↓ 1 | 平衡反応は交換反応 | 交換反応は平衡反応 |
| 10 | ↓ 7 | 仕事函数 | 仕事函数 |
| 14 | ↑ 8 | より, | よい。 |
| 15 | ↓ 2 | $q \rightarrow \infty$ | $q_0 \rightarrow \infty$ |
| 18 | ↑ 13 | T 測 | T で測 |
| 22 | ↑ 6 | (2.2.1) 式 | (2.4) 式 |
| 28 | ↑ 9 | の他; | の他に |
| 92 | ↓ 5 | 定常状態 | 熱平衡状態 |
| 94 | (4.8)式 | $i = i_n + i_p = eB \dots$ | $i = i_n + i_p = qB \dots$ |
| 104 | ↓ 11~12 | 電圧のところ, …低いは | および順方向での低い電圧のところ |
| 115 | ↑ 11 | W. W. | W. N. |
| 122 | ↓ 6 | 尺度で, 平滑で | 尺度で平滑で |
| 123 | ↓ 8 | もっと | もつと |
| 129 | ↑ 10 | 膜薄 | 薄膜 |
| 133 | ↓ 4 | 示されたもは | 示されたものは |
| 133 | ↓ 7 | 下記の如く訂正 | |
| | | 幅が膜厚の増大とともに減少し, 極大極小を与える膜厚の値も吸収しない場合の値から変化する。図 5.11 は Hammer の実 | |
| 140 | ↓ 10~11 | \bar{f} (2 個所) | $\langle f \rangle$ |
| 142 | ↑ 6 | D に対する比 | D に対する比 |
| 143 | ↓ 1 | ニルミエネルギー | ルミ・エネルギー |
| 146 | ↑ 1 | 蒸着後直 | 蒸着直後 |
| 147 | ↓ 10 | 微細粒は | 微細粒子は |
| 149 | 図 5.32 説明↓2 | 磁化原子層の厚さ 2\AA は | 磁化, 原子層の厚さは 2\AA |
| 150 | ↑ 7 | $(M_s/\partial T)_{T=0}$ | $(\partial M_s/\partial T)_{T=0}$ |
| 153 | ↓ 1 | 立体内部 | 立方体内部 |
| 154 | ↑ 2 | についての直径 | についてはその直径 |
| 156 | ↓ 8 | ボアー半径 $a^2 me^2$ | ボアー磁子 $ek/2mc$ |
| " | ↑ 1 | における大き | における至力の大き |
| 161 | ↑ 7 | 電子遷移 | 光学遷移 |
| 170 | ↑ 4 | 結晶を | 結果を |
| 175 | ↑ 2 | $C_s(g) = K_0/C_L(g)$ | $C_s(g) = K_0 C_L(g)$ |
| " | ↑ 1 | $C_s(0) = C_0/K_0$ | $C_s = C_0 K_0$ |
| 182 | ↓ 2 | 酸や石英 | 酸素や石英 |

| 頁 | 行 | 誤 | 正 |
|-----|-------------|--|--|
| 200 | 表 2-2 見出 | 形式エネルギー | 形成エネルギー |
| 211 | 図 2-17 | 相対電導率 | 相対導電率 |
| 〃 | 図 2-18 | 相対電導率 | 相対導電率 |
| 〃 | " | 8×10^{-15} | 8×10^{15} |
| 212 | (2-42) 式 | $\frac{\partial \mu_i(p)}{\partial p} =$ | $\frac{\partial \log \mu_i}{\partial p} =$ |
| 213 | ↑ 1 | きる | きる ^{6), 7)} |
| 223 | ↓ 11 | r_{i+1}, r_{i+2} | r_{i+1}, r_{i+2} |
| 231 | 脚注 | Kleinschrot | Kleinenschrod |
| 232 | ↓ 8 | $(E_e/E) \cong (n+2)^2/9$ | $(E_e/E)^2 \cong (n^2+2)^2/9$ |
| 233 | ↑ 5 | $-(I_i+1)$ | $-(I_i-1)$ |
| 〃 | ↑ 4 | H_i | H_i |
| 237 | ↓ 2 | 波動函数 | 波動函数 |
| 238 | ↓ 8 | 調和振動 | 調和振動子 |
| 239 | 図 3-6 | 1.8 | 2.0 |
| 〃 | 図 3-6 | 1.4 | 1.6 |
| 242 | (3-29)式 | \int_0^t | \int_0^t |
| 〃 | 図 3-7 | 100°C で | -100°C で |
| 245 | ↑ 7 | -15°C | -75°C |
| 246 | (3-31)式 | τ_F | τ_F' |
| 248 | ↓ 6 | 68) | 58) |
| 249 | ↑ 4 | 拡散する | 拡散し去る |
| 251 | 表 3-12 | 0.21 1.18 0.18 | 0.21 1.07 0.18 |
| 〃 | ↑ 7 | この考え方では | それだけでは |
| 〃 | ↑ 6 | Lambe らの……(次頁 6 行目) む ずかしい。 | この問題については Compton と Klick の最近の論文 [Phys. Rev 112, No. 5] を参照していただき たい。 |
| 252 | ↓ 8 | N | M |
| 〃 | ↑ 3 | 共鳴伝達され | 共鳴伝達 ⁷⁾ され |
| 253 | ↑ 1 | 200 Å の | 200 Å, 450°C で 500 Å の |
| 254 | ↓ 2 | 770 mμ, | 770 mμ, 850 mμ, |
| 256 | ↓ 5 | I 原子 | I 原子 |
| 261 | ↓ 1 | 結晶を | 結果も |
| 262 | 図 3-21 | F 光をあてたときの F | F 光をあてたときの F |
| 264 | ↑ 8 | NaCl では | NaCl, KBr では |
| 〃 | ↑ 1 | 理論値とバンド | 理論値と V_1 バンド |
| 265 | ↓ 5 | $p\pi_u \rightarrow$ | $p\sigma_u \rightarrow$ |

| 頁 | 行 | 誤 | 正 |
|-----|--------------|---|--|
| 266 | ↓ 12 | なバースト | バースト |
| 267 | " 5 | からなる。 | からなる, |
| 267 | ↓ 5 | 一つついで | くつついで |
| 271 | 脚注 | K | KI |
| 275 | ↑ 11 | V バンド | U バンド |
| 277 | ↓ 14 | 水素原子 | 水素原子核 |
| " | 1 5 | 図 3-29 | 図 3-28 |
| 279 | ↑ 5 | 増加する。 | 増加する(図 3-30 ((d))). |
| " | ↑ 4 | だけになる(図 3-30 (d)). | だけになる。 |
| 280 | 表 3-21 | NaCl : Sr 595*** | NaCl : Sr 505*** |
| 281 | ↓ 14 | 転移 | 転換 |
| 282 | ↓ 1 | ±0.0, | ±0.03, |
| " | ↓ 5 | (a) | (d) |
| 285 | ↑ 5 | -e | -e ² |
| " | (3-36)式 | e ² | r ₁ >R |
| 286 | ↑ 5 | r ₁ >R | + ∫ _{r<R} |
| " | ↑ 4 | + ∫ _{r<R} | 113) |
| 288 | 脚注の ↓ 1 | 114) | Halbleiterprobleme |
| 290 | 27) | | Ross |
| " | 40) | | Butterworths |
| 291 | 69) | | 83) |
| " | ↑ 12 | 33) | Taft |
| 293 | 154) | | 112 (1958) 337 |
| 294 | ↑ 8 | (印刷中) | θ の関係 |
| 297 | ↑ 11 | θ の関係 | …+παβ{ 2 $\left(\frac{T_m}{E_d}\right)^{1/2}$ - ... } |
| 311 | (4-77)式 | …+παβ{ 2 $\left(\frac{T_m}{E_d}\right)^{1/2}$ - ... } | …+παβ{ 2 $\left[\left(\frac{T_m}{E_d}\right)^{1/2}\right]$ - ... } |
| 332 | ↓ 5 | 乱 数 | 散 亂 |
| 333 | (4-182) 式 | I= | Is= |
| 338 | ↑ 5 | Ncf= | Ncf= |
| 339 | ↑ 2 | (1945) | 1955 |

第10卷 執筆者

第12編 界面現象

男 雄 夫 郎
秋 久 道 芳
林 沢 山 涵
小 宮 執 飼
所 社 所 部
研 究 騨 教 养
所 會 所 部
電 氣 通 信 研 究 所
東京芝浦電氣株式會社所部
マツダ研究驗教養
電 氣 試 試 騨 教 养
名 古屋 大學子欠陷

第13編 格子欠陥

忠郎雄宣吉一
泰三徳忠隆栄
村田田島口木
植岩吹小橋水
部社部部ム所
学会学理学ル究
理式工学工イ研
学株学大学フ社
大一大立大写真会
京二阪市阪京土式
東ソ大太東富株

(執筆順)

目 次

第12編 界面現象

第1章 はしがき

小林秋男

| | |
|-----------------|---|
| 1.1 金属の表面..... | 1 |
| 1.2 半導体の表面..... | 3 |
| 文 獻..... | 7 |

第2章 吸着現象と触媒作用

小林秋男

| | |
|-------------------------------|----|
| 2.1 セシウムのタンクステンへの吸着..... | 9 |
| 2.2 単分子吸着の理論..... | 13 |
| 2.3 清浄表面を得る技術..... | 15 |
| 2.4 場電子顕微鏡による吸着、表面拡散の研究..... | 17 |
| 2.5 Sticking Probability..... | 22 |
| 2.6 吸着状態と固体表面の物性..... | 24 |
| 2.7 吸着状態のスペクトル的研究..... | 28 |
| 2.8 吸着と触媒作用..... | 30 |
| 文 獻..... | 34 |

第3章 電子放射

宮沢久雄

| | |
|--------------------------|----|
| 3.1 熱電子放射..... | 37 |
| 3.1.1 Richardson の式..... | 37 |
| 3.1.2 空間電荷制限電流..... | 39 |
| 3.1.3 熱電子のエネルギー分布..... | 41 |
| 3.1.4 冷却効果..... | 44 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 3.1.5 Schottky 効果..... | 45 |
| 3.1.6 透 過 率..... | 47 |
| 3.1.7 仕事函数と Richardson 常数 | 48 |
| 3.1.8 結晶面による仕事函数の異方性 | 51 |
| 3.1.9 吸着層による仕事函数の変化..... | 53 |
| 3.2 電 場 放 射..... | 56 |
| 3.2.1 Fowler-Nordheim の式..... | 56 |
| 3.2.2 電場放射電子のエネルギー分布..... | 59 |
| 3.2.3 電場放射顕微鏡..... | 61 |
| 3.3 二 次 電 子 放 射..... | 62 |
| 3.3.1 二次電子の利得..... | 62 |
| 3.3.2 二次電子のエネルギー分布..... | 67 |
| 3.3.3 イオン衝撃による二次電子放射の特異性..... | 69 |
| 3.4 光 電 子 放 射..... | 74 |
| 3.4.1 表面効果と体積効果 | 74 |
| 3.4.2 限界波長と Fowler の式 | 76 |
| 3.4.3 光電子のエネルギー分布 | 78 |
| 3.4.4 量子効果とその分光分布..... | 82 |
| 参 考 文 献..... | 85 |

第4章 整 流 現 象

鷲 山 道 夫

| | |
|-------------------------------|-----|
| 4.1 鉱石検波器と金属整流器 | 87 |
| 4.2 半導体の電子論 | 88 |
| 4.3 p-n ジャンクション | 91 |
| 4.4 運び手の注入と擬 Fermi 準位 | 95 |
| 4.5 注入された運び手のふるまい, 平均寿命 | 98 |
| 4.6 再結合中心と逆方向電流 | 103 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 4.7 実在の p-n ジャンクション | 104 |
| 4.8 ドラフト・ジスター | 107 |
| 4.9 整流層に対する光の影響 | 110 |
| 4.10 表面準位と接点整流器 | 111 |
| 4.11 表面準位のない整流層 | 113 |
| 文 献 | 113 |

第5章 薄膜の物理学

飼沼芳郎

| | |
|---|-----|
| 5.1 薄膜の形成過程と聚合状態 | 115 |
| 5.1.1 下地温度または蒸着速度の臨界値 | 115 |
| 5.1.2 分子の沿面移動 | 117 |
| 5.1.3 单分子層 | 118 |
| 5.1.4 微細結晶の方位配列 | 118 |
| 5.1.5 蒸着速度と聚合状態 | 120 |
| 5.1.6 結晶表面の格子不整、吸着分子、ならびにあらかじめ蒸着 された微細結晶 | 122 |
| 5.1.7 蒸気の流れの下地面に対する方向 | 124 |
| 5.1.8 蒸着薄膜の結晶構造 | 125 |
| 5.1.9 蒸着薄膜の歪力 | 127 |
| 5.1.10 蒸着薄膜の液固間相転移 | 129 |
| 5.2 薄膜の光学的性質 | 130 |
| 5.2.1 光学的性質 | 131 |
| 5.2.2 光学常数 | 135 |
| 5.2.3 聚合状態と光学常数 | 136 |
| 5.3 薄膜の電気的性質 | 140 |
| 5.3.1 薄膜の厚さと電気抵抗 | 141 |
| 5.3.2 一様な厚さの薄膜 | 142 |

| | |
|-------------------|-----|
| 5.3.3 数多くの島からなる薄膜 | 144 |
| 5.3.4 電気抵抗の温度変化 | 146 |
| 5.3.5 電気抵抗の経時変化 | 148 |
| 5.4 薄膜の磁気的性質 | 148 |
| 5.4.1 自発磁化 | 148 |
| 5.4.2 磁化曲線 | 151 |
| 5.4.3 磁区構造 | 152 |
| 5.4.4 磁化曲線と磁区構造 | 154 |
| 5.4.5 亜力と磁気的性質 | 155 |
| 参考書ならびに総合報告 | 157 |

第13編 格子欠陥

第1章 序 説

植村泰忠・岩田三郎

| | |
|-------------------|-----|
| 1.1 格子欠陥の物理学 | 159 |
| 1.1.1 その発展 | 159 |
| 1.1.2 格子欠陥の要素 | 163 |
| 1.1.3 最近の研究から | 169 |
| 1.2 格子欠陥の制御の技術 | 174 |
| 1.2.1 偏析 | 175 |
| 1.2.2 帯域純化 | 180 |
| 1.2.3 单結晶製造の実際の方法 | 183 |
| 1.2.4 濃度を変化させる方法 | 187 |
| 文 献 | 189 |

第2章 イオン伝導および拡散現象

吹田徳雄

| | |
|-------------|-----|
| 2.1 イオン伝導現象 | 191 |
|-------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| 2.1.1 空間電荷と Ohm の法則 | 191 |
| 2.1.2 低温領域と高温領域 | 192 |
| 2.1.3 Faraday の法則と輸率 | 194 |
| 2.2 格子欠陥とイオン伝導 | 196 |
| 2.2.1 格子欠陥 | 196 |
| 2.2.2 格子欠陥によるイオン伝導の説明 | 201 |
| 2.3 構造に敏感な領域のイオン伝導 | 202 |
| 2.3.1 異種原子と格子欠陥 | 202 |
| 2.3.2 異種原子が存在するときのイオン伝導機構 | 206 |
| 2.4 イオン伝導に影響をおよぼす二三の因子 | 210 |
| 2.4.1 静水圧の影響 | 210 |
| 2.4.2 塑性変形の影響 | 213 |
| 2.4.3 放射線の影響 | 213 |
| 2.5 拡散現象 | 214 |
| 2.5.1 拡散とイオン伝導との関係 | 214 |
| 2.5.2 放射性追跡子による拡散係数の測定 | 217 |
| 2.6 酔歩の方法と相関係数 | 220 |
| 2.6.1 拡散による相関性 | 220 |
| 2.6.2 ハロゲン化銀の自己拡散とイオン伝導 | 224 |

第3章 色 中 心

小島忠宣

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 3.1 F中心 | 229 |
| 3.1.1 光吸収と螢光 | 229 |
| 3.1.2 電子スピニ共鳴 | 233 |
| 3.1.3 F中心の生成エネルギー | 235 |
| 3.1.4 配置座標モデル | 236 |
| 3.1.5 α 及び β バンド | 240 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 3.2 F 中心を含む結晶の電気的性質と F' 中心 | 241 |
| 3.3 複合電子捕獲中心 | 246 |
| 3.3.1 光 化 学 变 化 | 246 |
| 3.3.2 紫 色 光 | 250 |
| 3.4 ヨ ロ イ ド | 253 |
| 3.5 付加着色による V 中心 | 255 |
| 3.6 X 線 着 色 | 258 |
| 3.7 V 中心のモデル | 263 |
| 3.8 X線着色の機構 | 268 |
| 3.9 U 中 心 | 275 |
| 3.10 Z 中 心 | 278 |
| 3.11 光 電 放 出 | 283 |
| 3.12 F 中心の電子構造 | 285 |
| 総 合 報 告 | 289 |
| 引 用 文 献 | 289 |

第4章 照 射 損 傷

橋 口 隆 吉

| | |
|-----------------------------|-----|
| 4.1 緒 言 | 295 |
| 4.2 Coulomb 散乱の理論 | 295 |
| 4.2.1 古典力学的 Coulomb 散乱 | 295 |
| 4.2.2 Rutherford 散乱の法則 | 298 |
| 4.2.3 遮 蔽 効 果 | 299 |
| 4.2.4 核的衝突の性格 | 303 |
| 4.2.5 ノック・オン原子 | 306 |
| 4.2.6 散 亂 斷 面 積 | 306 |
| 4.2.7 平 均 自 由 行 路 | 307 |
| 4.2.8 Coulomb 衝突によるエネルギーの損失 | 309 |

目 次

| | |
|--------------------------------|-----|
| 4.3 相対論的 Coulomb 衝突..... | 309 |
| 4.4 中性子の衝突..... | 312 |
| 4.5 電子的衝突—電子の励起..... | 313 |
| 4.6 荷重粒子の衝突の種々の限界エネルギー..... | 314 |
| 4.7 はじき出された原子の数..... | 316 |
| 4.7.1 はじき出された一次原子..... | 316 |
| 4.7.2 一次原子によってはじき出された二次原子..... | 317 |
| 4.7.3 はじき出された原子の総数..... | 319 |
| 4.7.4 実験との比較..... | 319 |
| 4.8 はじき出しのエネルギーの実験値..... | 321 |
| 4.9 照射によってできる各種の格子欠陥..... | 322 |
| 4.9.1 温度スパイク..... | 323 |
| 4.9.2 転位の形成..... | 328 |
| 4.10 金属の照射損傷..... | 330 |
| 4.10.1 電気抵抗..... | 330 |
| 4.10.2 機械的性質..... | 332 |
| 4.11 黒鉛の照射損傷..... | 333 |
| 4.12 半導体の照射損傷..... | 334 |
| 4.13 ウランの照射成長..... | 336 |
| 4.14 その他の固体の照射損傷..... | 337 |
| 文 献..... | 339 |

第5章 写真感光現象

水木栄一

| | |
|--------------------------|-----|
| 5.1 物性物理学から見た写真感光現象..... | 341 |
| 5.2 写真潜像の本体..... | 342 |
| 5.3 ハロゲン銀・ゼラチン写真乳剤..... | 343 |
| 5.3.1 焼出型と現像型の乳剤..... | 343 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 5.3.2 写真感光層の構造と乳剤粒子 | 344 |
| 5.3.3 写真乳剤の製造 | 345 |
| 5.3.4 写真用ゼラチンの役割 | 345 |
| 5.4 写真効果の特性 | 346 |
| 5.4.1 特性曲線 | 346 |
| 5.4.2 写真露光の相反則の不成立 | 347 |
| 5.4.3 潜像形成の能率と光吸収の速度 | 347 |
| 5.5 ハロゲン銀結晶の基礎的物性 | 349 |
| 5.5.1 結晶の歴歴と物性 | 349 |
| 5.5.2 理想結晶としての物性 | 349 |
| 5.5.3 結晶欠陥 | 350 |
| 5.5.4 暗電導とイオン電導 | 355 |
| 5.5.5 光吸収 | 358 |
| 5.5.6 光電導とキャリヤー(電子と正孔)の移動度と寿命 | 362 |
| 5.5.7 ルミネッセンス | 373 |
| 5.5.8 光化学変化(光分解暗化) | 375 |
| 5.6 写真乳剤における潜像形成の基礎機構 | 383 |
| 5.6.1 Mitchell の理論 | 383 |
| 5.6.2 Gurney-Mott の理論 | 390 |
| 5.7 潜像形成の能率の低照度不軌の原因 | 390 |
| 5.8 潜像形成の増感の機構 | 392 |
| 5.8.1 前熟成による増感 | 393 |
| 5.8.2 後熟成による増感(化学増感) | 394 |
| 5.8.3 色増感 | 395 |
| 5.9 潜像の現象 | 396 |
| 文 献 | 398 |
| 索 引 | 1~6 |